

## **5 июля прошел VII Круглый стол «Российско-китайское научно-техническое сотрудничество в области разработки и внедрения высоких технологий»**

В работе круглого стола принял участие заведующий кафедрой «Фотоника», генеральный директор НИИ «Полус» им. М.Ф. Стельмаха, д.т.н., профессор **Евгений Кузнецов**

и преподаватель кафедры «Фотоника», ведущий инженер НИИ «Полус» им. М.Ф. Стельмаха, приглашенный лектор курса «Физика лазеров» Хуаджонского технологического университета (КНР)

**Алексей**

**Козлов**

. В частности,

**Алексей**

рассказал о достигнутых научно-технических результатах по разработке дискового лазера повышенной мощности и возможностях его применения в промышленности

. Автор подчеркивает: «

*Ключевое преимущество дискового лазера над волоконным лазером в киловаттном диапазоне заключается в большей излучающей поверхности активного элемента и, как следствие, в меньшей рабочей плотности мощности*

».



